DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2003 EPO. All rts. reserv. 5125088

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 60121616 A2 850629 <No. of Patents: 001> METHOD OF FORMING TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM (English)

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK Author (Inventor): MIYAZAWA KANAME IPC: *H01B-013/00; C23C-018/16; H01B-005/14

CA Abstract No: *104(02)007788N; Derwent WPI Acc No: *C 85-193850; Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 60121616 A2 850629 JP 83230073 A 831206 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 83230073 A 831206 DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

004366972

WPI Acc No: 1985-193850/198532

XRAM Acc No: C85-084710 XRPX Acc No: N85-145303

Mfg. transparent conducting oxide film - by electrolessly depositing

metal on substrate and oxidising deposit

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (SUWA) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 60121616 A 19850629 JP 83230073 A 19831206 198532 B

Priority Applications (No Type Date): JP 83230073 A 19831206

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 60121616 A 3

Abstract (Basic): JP 60121616 A

A metal (I) as precursor capable of forming a transparent conducting film is deposited on a substrate (II) by electroless plating and the deposited metal is oxidised.

(II) includes glass and ceramics. (I) is pref. Sn, In, Rh and Pb from stand points of conductivity and light transmittance as a transparent conducting film.

USE/ADVANTAGE - Enables the prodn. of a transparent conducting film which is produced at low cost, has stabilised properties and is a pin-holeless film of large size. The transparent conducting film obtd. is used as displays of liq. crystal panel, EC and EL and in watches and desk top computers as electrodes of solar cells and CCD.

0/0

Title Terms: MANUFACTURE; TRANSPARENT; CONDUCTING; OXIDE; FILM;

ELECTROLESS; DEPOSIT; METAL; SUBSTRATE; OXIDATION; DEPOSIT

Derwent Class: L03; U11; X12

International Patent Class (Additional): C23C-018/16; H01B-005/14;

H01B-013/00

File Segment: CPI; EPI

①特許出額公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-121616

@Int_Cl.4

⑪出 願 人

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)6月29日

H 01 B 13/00 C 23 C 18/16 H 01 B 5/14 7037-5E 7011-4K A-7227-5E

- 7011-- 4K - 7227-- 5E - 審査請求 - 未請求 - 発明の数 1 (全 3 頁)

◎発明の名称 透明導電膜の製造方法

②特 顧 昭58-230073

母出 顧 昭58(1983)12月6日

砂発明者 官 沢

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

株式会社諏訪精工會 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

砂代 理 人 弁理士 最 上 務

44 40 44

発明の名称

選明導電膜の製造方法

特許請求の範囲

芸板上に無電解メッキ法により透明導電膜になりうる前駆体としての金属を折出させ、酸折出金属を酸化処理し透明導電膜を形成することを特徴とする透明染電解の製造方法。

弱明の静和な説明

本発明は透明導程限の製造方法に関するものであり、 無電がメッキ法により透明導電膜を得る方法に関するものである。

透明終電膜は近年エレクトロニクスの発展により用途が拡大されており、特に液晶・BL・BO 等のディスプレイ・太陽電池用電板に広く用いられている。又最近ではタッチスイッチ等の応用・センサーとしての応用もはかられつつある。

通明導覚膜の製造方法は真空蒸着法。スペック リング法パイオンプレイティング法。OVD法。 スプレー法。有機金属による加水分解。熱分解法 がある。真空蒸着法,スペッタリング法,イオン プレイティング法は設置が高価でしかもランニン グコストが高い。さらにピンホールが多く、ファ インパターンをもった枚品パネル毎に利用する時 、参留り低下の原因となっていた。又一定の抵抗 値を安定的に得るととは非常に困難とされていた 。又大面積を得るととは非常に困難であった。0 V D 法は安価な製造方法であるがピンホールが多 く、又ソースの問題からインジウム系送明導電膜 を得ることは困難であり、スズ系の透明導電膜を 得るにもっぱら使用されているだけである。スプ レー法はピンホールも多いが、生産性に若しく劣 る。有機金属法は、安価な製造方法であるが、低 抵抗化をはかるととは困難であった。とのように 従来の透明導電膜製造方法は一長一短があり、新 しい透明導電製製造方法が存たれるととろであっ t.

特別昭60-121616(2)

本発明はかかる背景から生まれたものであり、 本発明の目的は、安価でしかも安定な物性をもち 、大型でピンホールレスの透明導電膜を得ること にある。

本発明の透明将電膜になりうる前閣体としての

金銭としては酸化することにより透明導電膜になりうる金属でかつ無電解メッキ折出金属に殴られる。 Sn,SD,In,Fa,Co,Ni. 〇u,Au,Ag,白金炭から遊ばれた1 種以上が用いられる。 又これらの金属と共折しうる金属 0 ェ,w,w,w。等も含まれる。 これらの中で透明導電 股としての導電性・光級透過率からして、8n,ェn,8h,F4等は勢に優れている。

析出膜以は101~50001で特に強ましくは100~1~1000である。10点以下だと 価抵抗体に成り得ない。又5000点以上だと光 級透過率が替しく低下し問題となる。

とれらの金属を無電解メッキした後、 談析出金 はを破化処理するととにより金属は酸化物となり 光設透過率が上昇し透明導電線となる。 酸化は、 化学的(各種酸化剤),陽極酸化,點酸化等考え られるが、熱酸化が最も簡便で物性も安定して得 られるので有利である。 熱酸化条件は、折出させ た金属の種類,以みによって異なるが基板の耐え る個配範囲が用いるととができる。 ガラス基板の

 型メッキ浴が世級型メッキ浴を用いると良い。 以下実施例により本務明を説明する。

実施例 1

液晶パネル用装板として調整されたパシペイシー ■ン膜付ソーダガラスを10k。mom中で60 ℃,10分間処理し袋園の粗化を行なった。次に 水洗。中和,水洗袋 Q. 5 9 / 2 の B n · C l 。 を 1a/L BCLを含む液に5分間浸漬した後水 洗した。次に19ェ/LのPdOL。を含むQ1 **ヺ H C と水浴液に 5 分間浸収した使水洗した。次** に無世界Snメッキを金属表面技術 Vol 35 , No 8 . P17~21 . 1982 に準ずる方法で餌 整した。Sndk:С16 mol/ヒ,EDTA : Q 1 6 mol/ L, = トリロ三酢酸: Q 2 5 mol / L . TiC L : L O 5 mol/ L . クエン酸 Q.5 4 mol/し,PH=9のメッキ浴を用い、 80℃で3分間メッキを行なった。折出した8m の異常は良差拠定様で捌定したところ 4 8 0 ♣で あった。次に450℃で空気中15分間熱酸化し た。 岡抵抗5000/口, 光級透過率85%であ

特局昭60-121616(3)

った。 これは液晶パキルとして十分に使用可能であった。 従来の其空法・0 VD法等で作成した透明神也段コストの的 1/2 以下で製造可能であった。 殺晶パキルではしばしばガラス 基板の両面に 透明神 世段を作成し多段パキルとする場合があるが、本法は両面 1 度に透明 事 世段が作成できるのでそのような仕様に対してはより効果のたかいものとなる。

奖颜例 2

実施内1においてガラス技板上に関係の方法を用い削処理し、無質がC ロメッキ(選町化学製料 K ー 4 3 0)を約 5 0 0 Å 減した。次に数 契 S 1 メッキである 室町化学製料 K ー 5 0 1 を用いて C u メッキを S 4 で 区 決 した。次に 4 0 0 ℃で 1 時間 空気酸化した。 涵 品 パネルとして十分使用可能であった。 製造コストは従来法の約 1/2 であった。

以上契應例により本発明を説明したが、従来と 全く異なった透明導電製の製造方法により透明導 化設製造コストの大巾コストダウンが可能となった。

本発明により得られた證明将電談は、液晶ベネル、BI、BO等のディスプレイとして、又太陽 地池、COD等の電価として時計・電卓等に用い られる。

되 노

出版人 株式会社即訪特工会 代理人 弁理士 最上 25 THIS PAGE BLANK (USPTO)